

平成 28 年 3 月 24 日

平成 28 年度 JIS 原案作成委員会 4  
委員各位

一般社団法人 日本粉体工業技術協会  
平成 28 年度 JIS 原案作成委員会 4  
委員長 松山 達

第 1 回 平成 28 年度 JIS 原案作成委員会 4  
委員会開催のご案内

(JIS Z 8827-1 粒子径解析 - 画像解析法 - 第 1 部 : 静的画像解析法 改正)

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は、日本粉体工業技術協会の活動に種々ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、皆様には標記の委員会委員就任をご快諾賜り、誠にありがとうございます。つきましては、第 1 回委員会を下記にて開催致しますので、ご多忙中恐縮ですが、出席賜りますようお願い申し上げます。

出欠の連絡は 4 月 20 日 (水) までに、下記連絡先にメールにてご連絡くださいますよう、よろしくようお願い申し上げます。

敬具

記

日 時 : 平成 28 年 4 月 26 日 (火) 16:00~17:00 くらい

場 所 : (一社) 日本粉体工業技術協会 東京事務所会議室  
東京都文京区本郷 2-26-11 種苗会館 5 階

最寄駅 : 東京メトロ丸の内線 本郷三丁目 徒歩 3 分

連絡先 : (一社) 日本粉体工業技術協会 東京事務所 大久保

TEL : 03-3815-3955 email: okubo@appie.or.jp

議 題 : JIS 原案作成の方針および作業スケジュール

以上